# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-203809

(43) Date of publication of application: 25.07.2000

(51)Int.Cl.

C01B 13/20 B01J 13/00 B01J 19/00 B24B 37/00 C09K 3/14 H01L 21/304

(21)Application number : 11-009885

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

**JSR CORP** 

(22)Date of filing:

18.01.1999

(72)Inventor: YANO HIROYUKI

HAYASAKA NOBUO OKUMURA KATSUYA

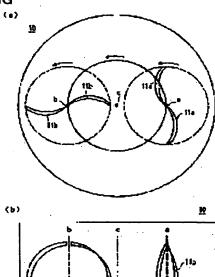
IIO AKIRA

HATTORI MASAYUKI KUBOTA KIYONOBU

(54) HYDROUS SOLID MATERIAL SLURRY OF INORGANIC OXIDE PARTICLE SYNTHESIZED BY VAPOR-PHASE METHOD AND SLURRY FOR POLISHING

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make a hydrous solid material suitable for storage or transportation and further prevent the solid material from flying as a dust by increasing the bulk density of inorganic oxide particles synthesized by a vapor-phase method which are a raw material for a slurry for polishing. SOLUTION: This hydrous solid material is obtained by adding 40-300 pts.wt. of water to 100 pts.wt. of inorganic oxide particles synthesized by a vapor-phase method. The above inorganic oxide particles are especially synthesized by a fumed method (a hightemperature flame hydrolytic method) or a method of Nanophase Technologies Corporation (a metal evaporation oxidation method). The figures illustrate one example of apparatus used in a method for preparing a slurry for polishing from the above hydrous solid material.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

17.11.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-203809 (P2000-203809A)

(43)公開日 平成12年7月25日(2000.7.25)

(51) Int.Cl.'		識別記号		F I				テーマコード(参考)			
C01B	13/20			C 0 1	B 1	3/20			3 C 0 5	8	
B01J	13/00			B 0 1	J 1	3/00		. <b>B</b>	4G04	2	
	19/00				1	9/00		N	4G06	5	
B 2 4 B	37/00			B 2 4	в 3	7/00		Н	4G07	5	
C09K	3/14	5 5 0		C09	K	3/14		5 ii 0 C			
			審查請求	未請求 音	育求马	頁の数 4	OL	(全 9 頁)	最終頁	に続く	
(21)出顧番号		<b>特顧平</b> 11-9885		(71) 出題人 000003078 株式会社東芝							
(22) 出順日		平成11年1月18日(1999.1.18)			72番地						
				(71)出	顕人						
						ジェイ	エスア	ール株式会社	•		
						東京都	中央区	築地2丁目11	番24号		
	•			(72)発	明者	矢野	博之				
						神奈川	県横浜	市磯子区新杉	田8番地	株式	
		•				会社東	芝横浜	<b>事業所内</b>	•		
				(74) ft	理人	100087	778				
		•				4 理十	struti	明夫			

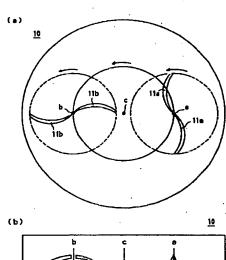
最終頁に続く

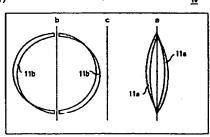
# (54) 【発明の名称】 気相法無機酸化物粒子の含水固体状物質及び研磨用スラリー

# (57)【要約】

【課題】 研磨用スラリーの原料の気相法無機酸化物粒子の嵩密度を増加して保管や輸送に適し、さらに、粉塵として舞うことのないようにする。

【解決手段】 気相法で合成した無機酸化物粒子100 重量部に水40~300重量部を添加してなる含水固体 状物質。特に、上記の無機酸化物粒子が、ヒュームド法 (高温火炎加水分解法)又はナノフェーズテクノロジー 社法(金属蒸発酸化法)で合成したものである。図1は 上記の含水固体状物質から研磨用スラリーを作成する方 法に用いる装置の一例の原理を示す。





#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 気相法で合成した無機酸化物粒子100 重量部に水40~300重量部を添加してなることを特 徴とする含水固体状物質。

【請求項2】 請求項1に於いて、無機酸化物粒子が、 ヒュームド法(高温火炎加水分解法)、又は、ナノフェ ーズテクノロジー社法(金属蒸発酸化法)の何れかの手 法により合成した無機酸化物粒子であることを特徴とす る含水固体状物質。

【請求項3】 請求項1、又は請求項2に於いて、固体 状物質が、その嵩密度が0.3~3g/cm³の範囲に ある粒状体であることを特徴とする含水固体状物質。

【請求項4】 請求項1~請求項3の何れかの固体状物質を、分散粒子の平均粒径が0.05~1.0μmとなるように水に分散して成ることを特徴とする研磨用スラリー。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、超LS I 等の半導体装置を製造する際の研磨用スラリーの原料として用いられる、気相法で合成した無機酸化物(以下『気相法無機酸化物』)粒子の含水固体状物質と、研磨用スラリーに関する。本発明の含水固体状物質と研磨用スラリーは、嵩密度が高く、保管や輸送等が容易である。

#### [0002]

【従来の技術】近年、気相法無機酸化物粒子を水に分散して成るスラリーが、超LSI等の半導体装置の研磨用として用いられている。

# [0003]

【発明が解決しようとする課題】研磨用スラリーの原料 である気相法無機酸化物粒子は、非常な微粒子であるた。 め、嵩密度が非常に低く、例えば、ヒュームド法シリカ で約0.05g/cm³、ヒュームド法アルミナで約 0.05g/cm³、ナノフェーズテクノロジーズ社法 シリカで約0.05g/cm3 程度である。このように 嵩密度が低いため、保管や輸送に大きなスペースをと り、取り扱い難く、コスト高でもある。このため、気相 法無機酸化物粒子の嵩密度を増加させることが望まれて いる。嵩密度を増加させる方法としては、例えば、含ま れている空気を抜く方法があるが、その方法では、嵩密 度を1.5~2g/cm3程度に上げるのが限度であ る。このため、気相法無機酸化物粒子を水等の液体に分 散させて保管/輸送することも検討されているが、気相 法無機酸化物粒子の水性分散体は、極めて凝集し易く、 不安定であるという問題がある。なお、安定して保管す る方法として、pHを調整したり、分散剤を添加したり することも考えられるが、その場合には、その後の利用 を制約される場合がある。また、半導体装置の研磨用ス ラリーは、ゴミ等の混入を避けるために、製造設備をク リーンルームやクリーンブース内に設置する場合がある

が、研磨用スラリーの原料である気相法無機酸化物粒子は、粉塵として舞い易いため、クリーンルーム等のクリーン度を低下させ易いという問題もある。このため、気相法無機酸化物粒子が、粉塵として舞うことのないようにすることが望まれている。本発明は、研磨用スラリーの原料である気相法無機酸化物粒子の嵩密度を増加して保管や輸送に適したようにすること、及び、気相法無機酸化物粒子が粉塵として舞うことのないようにすることを目的とする。

## [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の問 題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、気相法無機 酸化物粒子に特定量の水を添加することで嵩密度を増加 させ、且つ、長期間に渡って安定に保管することがで き、さらに、粉塵の発生を大幅に低減できる事を見出し て、本発明をするに至った。請求項1の発明は、気相法 で合成した無機酸化物粒子100重量部に水40~30 〇重量部を添加してなることを特徴とする含水固体状物 質である。請求項2の発明は、請求項1の無機酸化物粒 子が、ヒュームド法(高温火炎加水分解法)、又はナノ フェーズテクノロジー社法(金属蒸発酸化法)の何れか の手法により合成した無機酸化物粒子であることを特徴 とする。請求項3の発明は、請求項1又は請求項2の固 体状物質が、その嵩密度が0.3~3g/cm³の範囲 にある粒状体であることを特徴とする。 請求項4の発明 は、請求項1~請求項3の何れかの固体状物質を、分散 粒子の平均粒径が0.05~1.0μmとなるように水 に分散して成ることを特徴とする研磨用スラリーであ る。本願発明で用いられる気相法無機酸化物は、ヒュー ムド法 (高温火炎加水分解法) やナノフェーズテクノロ ジー社法 (金属蒸発酸化法)等の気相法で合成した無機 酸化物であり、高純度である。ヒュームド法で合成され た無機酸化物は、高純度である上に比較的安価であるた め、好ましい。本願発明で用いられる気相法無機酸化物 としては、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化チタ ン、酸化ジルコニウム、酸化アンチモン、酸化クロム、 酸化ゲルマニウム、酸化バナジウム、酸化タングステ ン、酸化鉄、酸化セリウム、酸化マンガン、酸化亜鉛等 の金属酸化物を例示するとができる。これらの中では、 特に、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸 化セリウムが好ましい。

【0005】含水固体状物質の製造方法:上記の気相法無機酸化物粒子100重量部に水40~300重量部を添加して本願発明の含水固体状物質を得る方法は、特に限定されない。例えば、攪拌機を設けた混合槽に気相法無機酸化物粒子と水とを少量ずつ添加しつつ、弱く攪拌して混合することにより、本願発明の含水固体状物質を得ることが出来る。なお、混合時の攪拌が強すぎると、気相法無機酸化物の含水物がスラリー状になるため好ましくない。このため、攪拌によって製造する場合には、

特に、その強さに注意する必要がある。攪拌型の造粒機 としては、例えば、フロージェットグラニュレータ(株 式会社大川原製作所製)や、高速攪拌型混合造粒機 N M G-P, NMG-H, NMG-L型(株式会社奈良製作 所製)がある。攪拌機を用いずに本願発明の含水固体状 物質を製造する方法としては、転動式造粒機、流動式造 粒機等を用いる方法がある。転動式造粒機は、回転する 回転板の上に気相法無機酸化物粒子を供給するととも に、水をスプレー等で供給するものであり、例えば、回 転板の傾斜や深さ、回転数等を変えたり、適宜に回転板 に設ける溝の深さや形状等を適宜に選択する等して、所 望の粒状物を、連続的又はバッチ式に得るものである。 転動式造粒機としては、例えば、マルメライザー (不二 パウダル株式会社製)や、クリモトパン型造粒機(株式 会社栗本鐵工所製)がある。流動式造粒機は、送風で形 成された流動層に気相法無機酸化物粒子を連続的に投入 し、霧化された微粒水滴と接触させて凝集・造粒するも のである。流動式造粒機としては、例えば、ミクスグラ ード(株式会社大川原製作所製)がある。なお、同機の 乾燥工程は行わないものとする。これらの装置は、必要 に応じ、金属汚染を少なくするため、ポリウレタン、テ フロン、エポキシ樹脂等のライニング、コーティング や、ジルコニア等のセラミックスライニングを、接液部 や接粉部に施してあることが好ましい。なお、上記は、 本願発明の含水固体状物質として、粒状の物質を得る場 合に用いることができる装置であるが、本願発明の含水 固体状物質は、粒状に限定されず、例えば、板状、塊状 等であってもよい。粒状の場合、粒径は0.5~100  $mm\phi$ 、好ましくは $1\sim30mm\phi$ 、より好ましくは2~20mm φ である。本願発明の含水固体状物質を粒状 に製造した場合には、その嵩密度は、0.3~3g/c  $m^3$  の範囲が好ましい。さらに好ましくは、 $0.4\sim2$ g/cm<sup>3</sup>、特に好ましくはO. 4~1.5g/cm<sup>3</sup> である。水としては、必要の純度のイオン交換水等を用 いることができる。水の量は、気相法無機酸化物の種 類、その平均粒径や比表面積などによっても異なるが、 酸化物粒子粉末100重量部に対し、40~300重量 部、好ましくは50~200重量部、より好ましくは6 0~150重量部である。原料である気相法無機酸化物 粒子の平均粒径が小さいために比表面積が大きい場合に は、多めの水が必要である。水の量が40重量部より少 ないと、所望の含水固体物質が得られないか、又は、含 水固体物質が得られたとしても嵩密度を十分に増加させ ることができず、また、製造された物質の取り扱い時に は粉塵が多く発生するため、好ましくない。水の量が3 00重量部を越えると、製造された物質が固体状になら ず、好ましくない。なお、必要に応じて、製造後の用途 に照らして支障の無い範囲で、本願発明の含水固体状物 質に酸やアルカリを添加してもよい。

【0006】研磨用スラリーの製造方法: 本願発明の含

水固体状物質を、例えば、攪拌ブレードを副回転軸により回転させつつ副回転軸を主回転軸により回転させる方式の混練機の混練槽内で、必要に応じて添加された水系媒体とともに攪拌することにより、本願発明の研磨用スラリーを得ることができる。なお、攪拌ブレードを副回転軸により回転させつつ副回転軸を主回転軸により回転させる方式は、一般的に、遊星方式と呼ばれる。

【0007】遊星方式の混練機;図1は遊星方式の混練 機を模式的に示し、(a)は上面図、(b)は側面図で ある。図示のように、遊星方式の混練機の混練槽10内に は、副回転軸aの周囲を矢印方向へ回転する攪拌ブレー ド11a と、副回転軸bの周囲を矢印方向へ回転する攪拌 ブレード11b が設けられているとともに、これら2個の 副回転軸a,bを矢印方向へ回転させる主回転軸cが設 けられている。即ち、遊星方式の混練機とは、攪拌ブレ ードが副回転軸の周囲を回転(自転)し、且つ、副回転 軸が主回転軸の周囲を回転(公転)するように構成され た混練機である。このように設けられた攪拌ブレード11 a,11b は複雑な軌跡で運動するため、混練槽内の流体は 均一に混練され、凝集体は十分に分断され、その結果、 多量の粉体を比較的少量の液体中に効率良く分散するこ とが可能となる。なお、図1では、副回転軸がaとbの 2本の場合が示されているが、副回転軸は1本でもよ く、3本以上でもよい。また、副回転軸を複数本設ける 場合は、各副回転軸を等間隔に設けてもよく、等間隔で なくともよい。また、図1では、1本の副回転軸当り2 枚の攪拌ブレードが1組として設けられているが、1枚 の攪拌ブレードでもよく、3枚以上の攪拌ブレードを1 組として設けてもよい。また、攪拌ブレードの副回転軸 と同軸に又は攪拌ブレードの副回転軸とは別軸に高速回 転翼を設けて、該高速回転翼により凝集体の分断・分散 能力を更に向上させてもよい。また、図1では、主回転 軸c及び副回転軸a.bが、何れも上面視で反時計方向 へ回転する場合が示されているが、主回転軸と副回転軸 の回転方向を相互に反対方向に設定して、攪拌ブレード の運動の軌跡を変えてもよい。また、図1では、攪拌ブ レード11a,11b が、両端部間で湾曲するとともに捩じれ ている、所謂ひねり形状の場合が示されているが、攪拌 ブレードの形状としては、混練槽内の流体を均一に混練 でき、凝集体を十分に分断でき、その結果として、多量 の粉体を比較的少量の液体中に効率良く分散させること ができる形状であれば、他の形状を採用してもよい。上 記の要請を満たす遊星方式の混練機としては、例えば、 下記の名称で提供されている混練機が挙げられる。例え ば、万能混合攪拌機(ダルトン(株)製)、ユニバーサ ルミキサー((株)パウレック製)、KPMパワーミッ クス((株)栗本鐡工所)、プラネタリーニーダーミキ サー (アシザワ(株)製)、T. K. ハイビスディスパ ーミックス(特殊機化工業(株)製)、プラネタリーデ ィスパー(浅田鉄工(株))等が好ましく用いられる。

特に、自転・公転運動を行う攪拌ブレードと高速回転翼 (ディスパー)を組み合わせた装置であるプラネタリーディスパーや、T.K.ハイビスディスパーミックス が、多量の粉体を比較的少量の液体中に短時間で均一化 に分散させ得るため、好ましい。

【0008】分散時の濃度;本願発明の含水固体状物質から製造される研磨用スラリーの分散時濃度としては、30~70重量%、好ましくは35~60重量%であり、さらに好ましくは40~50重量%である。固形分濃度が30重量%以下では凝集物が多量に残り、沈降分離する問題が生じたり、増粘してゲル化する場合もある。一方、濃度が70重量%以上と高すぎると、装置の負荷が大きすぎて攪拌動作が停止する問題が生じたり、その状態で無理に攪拌動作を続けると過剰に分散されてしまうため、再凝集により10μm以上の粗大粒子が多量に発生する場合もある。

【0009】添加方法;本願発明の含水固体状物質は、連続的または間欠的に添加しながら攪拌処理することが望ましい。はじめから必要量の含水固体状物質を添加すると、負荷が大きすぎて攪拌機が停止するという問題も生ずる。混練機の電流値(負荷)を監視しつつ過負荷にならないように含水固体状物質を連続的または間欠的に添加すると良い。含水固体状物質の投入装置としては、スクリューで搬送する方式等を挙げることができる。スラリーの製造時に、粉末ではなく本発明の含水固体状物質を用いると、粉末の無機酸化物粒子を用いる場合に比べ、添加時間の短縮が可能であり、装置の稼働効率を大幅にアップできる。

【0010】アルカリ又は酸の添加:上述のスラリー に、酸又はアルカリを添加すると、最終的に得られる研 磨用スラリーの安定性が向上するため好ましい。酸を添 加する場合は、最終的に希釈した後に得られる研磨用ス ラリーのpHが7~2の範囲が好ましい。また、アルカ リを添加する場合は、最終的に希釈した後に得られる研 磨用スラリーのpHが7~12の範囲が好ましい。pH が2より低かったり、pHが12より高かったりする と、無機酸化物粒子が溶解したり、粒子が凝集するとい う問題が生ずる。酸又はアルカリの添加の時期は、あら かじめ本願発明の含水固体状物質中に添加する方法、攪 拌途中、混練後、の何れの工程でも良い。酸としては、 例えば、塩酸、硝酸、硫酸、リン酸等の無機酸や、酢 酸、フタル酸、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン 酸、ポリアクリル酸、マレイン酸、ソルビン酸等の有機 酸、等を用いることができる。好ましくは、1 価の酸で ある塩酸、硝酸、酢酸である。アルカリとしては、例え ば、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化リチウ ム、アンモニア等の無機塩基、エチレンジアミン、トリ エチルアミン、ピペラジンなどのアミン類等を用いるこ とができる。

【0011】希釈等;前記のように得られたスラリー

は、混練工程後に希釈することが望ましい。希釈する程 度は、分散された無機酸化物粒子の種類や混練時の固形 分濃度によって異なるが、水系媒体で希釈することによ り、混練時の固形分濃度より5重量%程度以上、固形分 濃度を低下させることが望ましい。混練工程時の固形分 濃度のままでは高粘度であるため取り扱いが困難である ばかりでなく、更に増粘したり、ゲル化するという問題 が生ずる。希釈する方法としては、混練機に直接水系媒 体を投入する方法が、混練機より取り出し易くなるため 好ましい。混練工程の後、更に均一性を高めるために、 さらに別の混練機もしくは分散装置を用いて分散処理す ることで、本発明の研磨用スラリー得ることもできる。 その場合には、例えば、コーレス型高速攪拌分散機、ホ モミキサー、高圧ホモジナイザーまたはビーズミルを、 好ましく用いることができる。また、前述の混練機、分 散装置、粉体投入装置としては、研磨用スラリー中への 金属汚染をできるだけ防ぐため、ポリウレタンやテフロ ンやエポキシ樹脂等のライニングや、ジルコニア等のセ ラミックスライニングを、内壁や撹拌羽根等の接液部・ 接粉部に施して、耐磨耗性を高めたものが好ましい。

【0012】分散工程で用いる装置の他の例;前述の遊 星方式の装置の他に、研磨用スラリーの製造工程では、 例えば、流体を衝突させて分散させる高圧ホモジナイザ ー(商品名:マントンガウリンホモジナイザー(同栄商 事(株))、ベルトリホモジナイザー(日本精機製作所 (株)),マイクロフルイダイザー(みづほ工業 (株)),ナノマイザー(月島機械(株)),ジーナス PY(白水化学工業(株))、システムオーガナイザー (日本ビーイーイー(株)), アルティマイザー(伊藤 忠産機(株))等)等を用いることができる。また、ビ ーズミルのような分散機も使用できる。ビーズの材料と しては、例えば、無アルカリガラス、アルミナ、ジルコ ン、ジルコニア、チタニア、チッ化ケイ素が好ましい。 研磨用スラリーの製造処理は、一種類の分散機を使用し ても良く、2種類以上の分散機を複数回使用しても良 い。遊星方式の装置に加えて、遊星方式以外の装置を分 散工程で用いる場合、研磨用スラリー中への金属汚染を できるだけ防ぐため、ポリウレタンやテフロンやエポキ シ樹脂等のライニングや、ジルコニア等のセラミックス ライニングを、内壁や撹拌羽根等の接液部に施して耐磨 耗性を高めたものが好ましいことは前述の遊星方式の装 置の場合と同様である。

【0013】沪過:本発明の研磨用スラリー中に存在する粗大粒子を十分に除去するためには、研磨用スラリー製造のための混練り後、さらに、フィルターで沪過処理することが好ましい。フィルターとしては、デプス型のデプスカートリッジフィルター(アドバンテック東洋社、日本ポール社等)の他、フィルターバック式(ISP社)のフィルターを用いることができる。デプス型のフィルターとは、沪過材の孔構造が入口側で粗く、出口

側で細かく、且つ、入口側から出口側へ向かうにつれて 連続的に又は段階的に細かくなるフィルターである。即 ち、沪過材が十分に厚いために(例:0.2~2c m)、該沪過材を通過する流体中から多量の異物を捕集 できるフィルターである。例えば、図2(b)に示すよ うに、孔構造が、流体の侵入(入口)側で粗く、排出 (出口) 側で細かく、且つ、侵入側から排出側へ向かう につれて連続的に又は段階的(段階は、1段階でもよ く、2段階以上でもよい) に細かくなるように設計され た厚さdの沪過材である。これにより、粗大粒子の中で も比較的大きな粒子は侵入側付近で捕集され、比較的小 さな粒子は排出側付近で捕集され、全体として、粗大粒 子はフィルターの厚み方向の各部分で捕集される。その 結果、粗大粒子の捕集が確実に行われるとともに、フィ ルターが目詰まりし難くなってその寿命を長くできる効 果がある。また、望ましくは、図2(b)に示すよう に、繊維の太さが、流体の侵入(入口)側で太く、排出 (出口) 側で細く設計されることにより、空隙率が、流 体の侵入側と排出側の間で略一様とされた沪過材が用い られる。ここで、空隙率とは、流体の通過方向に直交す る平面内の単位断面積当りの空隙の割合である。このよ うに空隙率が略一様であるため、沪過時の圧力損失が小 さくなり、粗大粒子の捕集条件が厚さ方向で略一様とな る。さらに、比較的低圧のポンプを用いることができ る。デプス型フィルターは、図2(a)に示すような中 空円筒形状のカートリッジタイプのフィルター201 でも よく、また、図3(b)に示すような袋状タイプのフィ ルター202 でもよい。中空円筒形状のフィルター201 の 場合は、沪過材の厚みを所望の厚さに設計できる利点が ある。袋状タイプの場合は、流体が袋内から袋外へ通過 するようにフィルター部200(図3(a)参照)内に設け られるため、交換時に、被沪過物をフィルター202 と一 緒に除去できるという効果がある。このようなデプス型 フィルターを、例えば、図3(a)に示すフィルター部 200内にセットして用いることにより、混練り工程後の スラリー中から、粗大粒子を除去することができる。な お、フィルターの孔構造を適切に選択することで、除去 する粗大粒子の粒径をコントロールできる。図3(a) は、分散機101 内の水系媒体中に無機粒子を添加して分 散させ、この分散体をタンク102 内に貯留した後、該タ ンク102 から送り出してポンプPによりフィルター部20 0 に圧送し、該フィルター部200 内にセットしたフィル ター201 (又は202)により沪過した後、弁V1を経て再 びタンク102 内に戻すという循環を繰り返すことで分散 体内の粗大粒子を十分に除去した後、弁V1を閉じるとと もに弁V2を開いて、粗大粒子除去後の水性分散体をタン ク300 内に貯留するシステムを示す。なお、図3(a) では、循環式のシステムが示されているが、1回パス方 式のシステムを用いてもよい。また、1回パス方式の場 合、加圧ポンプトに代えて、タンクを空気圧等で加圧し

てフィルター処理してもよい。なお、遠心分離法を組み合わせて用いてもよい。また、孔構造が大きいフィルターを前段に組み合わせてプレフィルターとして使用すると、更に目詰まりし難くなって、デプス型フィルターの寿命を長くできる効果がある。

#### [0014]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。以下の各実施例に於いて、含水率は、製造された含水物を250℃で20分間加熱し、その重量減から計算した。また、 嵩密度は、1000mLのメスシリンダーに製造された 含水物約500g入れ、その重量と容積に基づいて算出 した。

#### 【0015】含水固体状物質の実施例:

実施例-1; 3Lのプラスチック製ビーカーに、アエロジル#50(ヒュームド法による $SiO_2$ の粉末、嵩密度0.05g/ $cm^3$ ,日本アエロジル社製)4gを入れ、これにイオン交換水5gをスプレーにて添加し、ビーカーを振り混ぜた。さらに、上記のアエロジル4gとイオン交換水約5gを添加して振り混ぜる操作を繰り返すことにより、合計40gの上記のアエロジルに合計50gのイオン交換水を添加して均一に含水させた粒状物を得た。この操作を繰り返すことで、900gの粒状物を得た。そられた粒状物の粒径は、概ね $1\sim10$ mmの範囲、平均の含水率は55%、嵩密度は0.70g/ $cm^3$ であった。

実施例-2; アエロジル#50に換えてアエロジル#90 (ヒュームド法による $SiO_2$  の粉末, 嵩密度0.05 g/c  $m^3$  , 日本アエロジル社製) を用いた他は、実施例-1と同様にして粒状物を得た。得られた粒状物の粒径は、概 $a1\sim10$  m m の範囲、平均の含水率は55%、嵩密度は0.72 g/c  $m^3$  であった。

実施例-3; アエロジル#50に換えてアエロジル#200(ヒュームド法による $SiO_2$ の粉末、嵩密度O.05g/ $cm^3$ ,日本アエロジル社製)を用いた他は、実施例-1と同様にして粒状物を得た。得られた粒状物の粒径は、概ね $1\sim10$ mmの範囲、平均の含水率は55%、嵩密度は0.68g/ $cm^3$ であった。

実施例-4; アエロジル#50に換えて酸化アルミニウムC (ヒュームド法による $Al_2O_3$ の粉末, 嵩密度 0.05 g/c  $m^3$ , 日本アエロジル社製)を用いた他は、実施例-1 と同様にして粒状物を得た。得られた粒状物の粒径は、概ね $1\sim10$  mmの範囲、平均の含水率は55%、嵩密度は0.71 g/c  $m^3$  であった。実施例-5; アエロジル#50に換えてNano-Tek (金属蒸発酸化法による $TiO_2$  の粉末, 嵩密度0.05 g/c  $m^3$ , シーアイ化成 (株)製)を用いた他は、実施例-1 に同様にして数状物を得な、得られた数

は、実施例-1と同様にして粒状物を得た。得られた粒状物の粒径は、概ね1~10mmの範囲、平均の含水率は55%、嵩密度は0.71g/cm³であった。

【0016】実施例-6;ラボ攪拌器(東京理化機械

(株)製攪拌器、マゼラース-2100型)を備えた2 0 Lのプラスチック製容器に、アエロジル#50を40 g入れ、ゆっくり撹拌しながらイオン交換水を50gス プレーにて添加した。粒状物が出来た段階で撹拌しなが ら更にアエロジル#50を40g入れ、ゆっくり攪拌し ながらイオン交換水を50gスプレーにて添加した。こ の操作を繰り返すことで、合計アエロジル#50を40 0gとイオン交換水500gから成る粒状含水物を得 た。その粒径は概ね1~12mmの範囲、平均の含水率 は55%、嵩密度は0.71g/cm³であった。 実施例-7;マルメライザー(不二パウダル社製)を用 いて含水粒状物を製造した。すなわち、底板を回転させ ながらアエロジル#50を約50gずつ、イオン交換水 をスプレーにて約40gずつ添加して、合計アエロジル #50約1000gとイオン交換水約800gから成る 粒状含水物を得た。その粒径は概ね5~10mmの範 囲、平均含水率は45%、嵩密度は0.76g/cm3 であった。

## 【0017】研磨用スラリーの実施例:

実施例-8;実施例-6を繰り返すことで、含水固体状 物質約2kgを製造した。その粒径は概ね1~12mm の範囲、平均含水率は55%、嵩密度は0.71g/c m³ である。この含水固体状物質1.8kgを、遊星式 混練り機(TKハイビスディスパーミックス・3D-5 型)を用い、その主回転軸を30rpm・副回転軸を9 0 r p m で回転させることによりひねりブレードで混練 りしながら、8分間かけて連続的に添加した。添加後、 さらに1時間、副回転軸を90rpmで回転させること によるひねりブレードでの混練りする操作と、直径50 mmφのコーレス型高速回転翼の副回転軸を5000r pmで回転させることによるディスパー処理を、それぞ れ主回転軸を30rpmで回転させながら同時に実施し た。その後20重量%の水酸化カリウム水溶液を81g 添加し、ひねりブレードの副回転軸を90rpmで回転 させる混練り操作と、直径50mm のコーレス型高速 回転翼の副回転軸を5000rpmで回転させるディス パー処理を、それぞれ主回転軸を30rpmで回転させ ながら同時に実施する操作を60分間行った。上記の操 作により得られたスラリーをイオン交換水で希釈して、 30重量%濃度の酸化ケイ素の水性分散体を得た。この 水性分散体を、さらに、ポアサイズ5μmのデプスカー

トリッジフィルター (MCY1001Y050H13. 日本ポール社製)で処理することにより粗大粒子を除去 した。得られた酸化ケイ素水性分散体の体積基準の平均 粒子径は0.20μm、pHは10.6であった。この 酸化ケイ素分散体を用い、研磨機としてラップマスター (定盤径380nmのLM-15, SFT社製)を用 い、該研磨機の定盤にロデール・ニッタ社製のパッドI C1000を張り付け、該パッドにシリコンウエハーを 装着して、研磨テストを行った。研磨条件は、圧力23 3g/cm²、定盤回転数60rpm、ヘッド回転数6 0 r p m、酸化ケイ素分散体濃度10重量%、酸化ケイ 素分散体の供給量50g/cm² とした。その結果、ス クラッチは認められなかった。研磨速度は、400Å/ 分であった。なお、この速度は、粉末状のアエロジル# 50から、上記の装置を用いて製造したスラリーの場合 と同等である。また、含水固体状物質を用いた場合、混 練機の投入時の粉塵発生は全く無かった。

#### [0018]

【発明の効果】本発明によると、研磨用スラリーの原料である気相法無機酸化物粒子を含水固体状物質とするため、その嵩密度が増加し、保管や輸送に適するようになる。また、粉塵として舞うことを防止することができる。

## 【図面の簡単な説明】

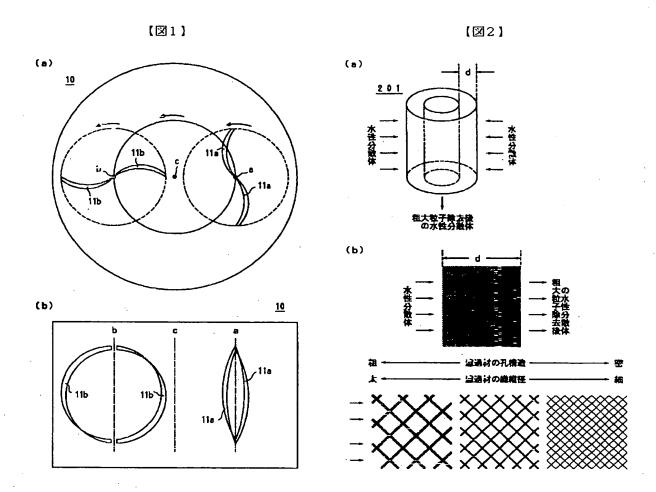
【図1】遊星方式の混練機を示し、(a)は上面図、(b)は側面図。

【図2】(a)は中空円筒形状のデプス型のカートリッジフィルターを模式的に示す斜視図、(b)はデプス型フィルターの厚み方向の孔構造と遷移径を説明する模式図、

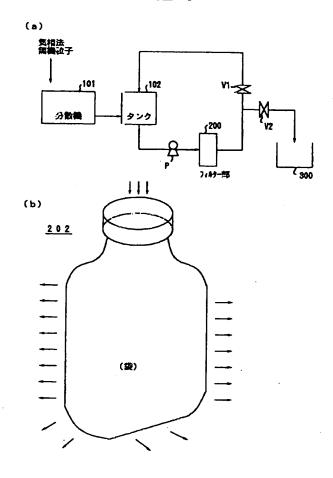
【図3】(a)は図2のデプス型フィルターを用いてデ過するシステムの一例を示す構成図、(b)は袋錠のデプス型フィルターを模式的に示す斜視図。

#### 【符号の説明】

- 10 遊星方式の混練機の混練槽
- a 副回転軸
- 11a 攪拌ブレード
- b 副回転軸
- 116 攪拌ブレード
- c 主回転軸



#### 【図3】



## 【手続補正書】

【提出日】平成12年1月13日(2000.1.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正内容】

[0003]

【発明が解決しようとする課題】研磨用スラリーの原料である気相法無機酸化物粒子は、非常な微粒子であるため、嵩密度が非常に低く、例えば、ヒュームド法シリカで約0.05g/сm³、ヒュームド法アルミナで約0.05g/сm³、ナノフェーズテクノロジーズ社法シリカで約0.05g/сm³程度である。このように嵩密度が低いため、保管や輸送に大きなスペースをとり、取り扱い難く、コスト高でもある。このため、気相法無機酸化物粒子の嵩密度を増加させることが望まれている。嵩密度を増加させる方法としては、例えば、含ま

れている空気を抜く方法があるが、その方法では、嵩密 度を1.5~2倍程度に上げるのが限度である。このた め、気相法無機酸化物粒子を水等の液体に分散させて保 管/輸送することも検討されているが、気相法無機酸化 物粒子の水性分散体は、極めて凝集し易く、不安定であ るという問題がある。なお、安定して保管する方法とし て、pHを調整したり、分散剤を添加したりすることも 考えられるが、その場合には、その後の利用を制約され る場合がある。また、半導体装置の研磨用スラリーは、 ゴミ等の混入を避けるために、製造設備をクリーンルー ムやクリーンブース内に設置する場合があるが、研磨用 スラリーの原料である気相法無機酸化物粒子は、粉塵と して舞い易いため、クリーンルーム等のクリーン度を低 下させ易いという問題もある。このため、気相法無機酸 化物粒子が、粉塵として舞うことのないようにすること が望まれている。本発明は、研磨用スラリーの原料であ る気相法無機酸化物粒子の嵩密度を増加して保管や輸送 に適したようにすること、及び、気相法無機酸化物粒子

が粉塵として舞うことのないようにすることを目的とす

る.

## フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

HO1L 21/304

622

HO1L 21/304

(72) 発明者 窪田 清信

622D

(参考)

(72)発明者 早坂 伸夫

神奈川県横浜市磯子区新杉田8番地 株式

会社東芝横浜事業所内

(72)発明者 奥村 勝弥

神奈川県横浜市磯子区新杉田8番地 株式

会社東芝横浜事業所内

(72) 発明者 飯尾 章

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 服部 雅幸

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

FΙ

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

Fターム(参考) 3C058 AA07 CA01 CB06 CB10 DA02

DA17

4G042 DA01 DB05 DB08 DB09 DC03

4G065 AA01 AA02 AA06 AA09 AB22X

AB25X BA07 BB01 BB06

CA11 CA12 DA09 EA03 EA06

EA10

4G075 AA27 AA35 AA37 BA01 BA05

BA06 BB02 BD14 CA02 CA66